(54) RECORDING OR REPRODUCIN EVICE

(11) 62-124621 (A) (43) 5.6.1987 (19) JP

(21) Appl. No. 60-262602 (22) 25.11.1985

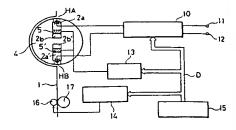
(71) CANON ELECTRONICS INC (72) HIKOFUMI NIWA

(51) Int. Cl⁴. G11B5/54,G11B5/53,G11B5/588

PURPOSE: To previously prevent the useless wear of a rotating head and damages of recording media by interlocking a means changing the projection quantity of the rotating head from a rotating cylinder with a means ordering the rotating

head to record or reproduce.

CONSTITUTION: The titled device has such a constitution that the means changing the projection quantities of the rotating heads HA and HB from the rotating cylinder 4 is interlocked with the means ordering the rotating heads HA and HB to record or reproduce. In order to change the projection quantities of the rotating heads HA and HB, a piezoelectric element 5 is used as a material body varying its shape. By applying the prescribed voltage or current to the piezoelectric element 5 it is expanded, and the rotating heads HA and HB are caused to project by several 10 µm from the rotating cylinder 4 and brought into contact with a magnetic tape 1. By changing a voltage or current impressed on the piezoelectric element 5, it is contracted to eliminate the contact with the magnetic tape 1. Thus the wear of the rotating head and the damage at a trace position on the magnetic tape are minimized.



10: processing of recording and reproducing signal, piezo drive. 14: capstan drive, 15: operation part

(54) VERTICALLY MAGNETIZED FILM FOR GLASS PLATE

(11) 62-124622 (A) (43) 5.6.1987 (19) JP

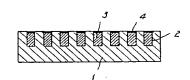
(21) Appl. No. 60-262681 (22) 25.11.1985

(71) TOSHIBA GLASS CO LTD (72) MAKIO KAMIYA

(51) Int. Cl⁴. G11B5/62,C03C15/00,G11B5/704,G11B5/706

PURPOSE: To make magnetic output and coercive force freely controllable and to improve operability by forming regularly arranged microholes on the surface of a photosensitive crystallized glass plate and packing magnetic powder into the microholes.

CONSTITUTION: The photosensitive crystallized glass plate 1 is used as a carrier and the microholes 2 are regularly arranged and are bored to the surface thereof. The barium ferrite magnetic powder 3 of hexagonal plate shape is packed into the microholes 2. The microholes 2 are formed by imposing a mask having a pattern for the many regularly arranged holes with $0.1 \sim 0.2 \mu m$ diameter and $0.2 \sim 0.3 \mu m$ spacing between hole centers on the glass plate and executing transfer and heat treatment by a photographic method. This vertically magnetized film is formed by packing the magnetic powder 3 into such microholes and providing a protective layer to the upper part thereof. The disposition of the recording element is made free and the recording at a high density is made possible by the vertically magnetized film. The coercive force is freely selectable to $400 \sim 1.500Oe$ according to applications.



(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(11) 62-124623 (A) (43) 5.6.1987 (19) JP

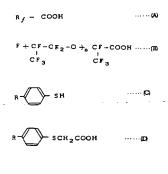
(21) Appl. No. 60-263356 (22) 22.11.1985

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) YOSHIKI GOTO(3)

(51) Int. Cl⁴. G11B5/66,G11B5/72

PURPOSE: To provide good runnability and durability to a titled medium by providing a thin ferromagnetic metallic film and phthalocyanine compd. as an intermediate layer on a nonmagnetic substrate and further laminating a lubricating layer contg. a specific compd. thereon.

CONSTITUTION: This recording medium is constituted of the nonmagnetic substrate 1, the thin ferromagnetic metallic film 2, the intermediate layer 3 provided with the phthalocyanine compd. and the lubricating layer 4 contg. at least one kind of the compd. selected from the group consisting of a perfluorocarboxylic acid, perfluoropolyether, thiol and thioglyoclic acid. The perfluorocarboxylic acid is expressed by the general formula (A) where R_t has a fluorohydrocarbon chain of 6~18C. The perfluoropolyether is expressed by the general formula (B) where the degree (n) of polymn. has 10~60 value. The thiol is expressed by the general formula (C) and the thioglycolic acid is expressed by the general formula (D) and is the compd. of which R has a hydrocarbon chain of 12~24C. The recording medium having the excellent lubricity, running stability and wear resistance is thus provided.







X X-1 1/03 Y 1-7,11,1: A 10

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62124622 A

(43) Date of publication of application: 05 . 06 . 87

(51) Int. CI

G11B 5/62 C03C 15/00 G11B 5/704 G11B 5/706

(21) Application number: 60262681

2

(22) Date of filing: 25 . 11 . 85

(71) Applicant:

TOSHIBA GLASS CO LTD

(72) Inventor:

KAMIYA MAKIO

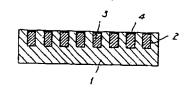
(54) VERTICALLY MAGNETIZED FILM FOR GLASS PLATE

(57) Abstract:

PURPOSE: To make magnetic output and coercive force freely controllable and to improve operability by forming regularly arranged microholes on the surface of a photosensitive crystallized glass plate and packing magnetic powder into the microholes.

CONSTITUTION: The photosensitive crystallized glass plate 1 is used as a carrier and the microholes 2 are regularly arranged and are bored to the surface thereof. The barium ferrite magnetic powder 3 of hexagonal plate shape is packed into the microholes 2. The microholes 2 are formed by imposing a mask having a pattern for the many regularly arranged holes with 0.1W0.2µm diameter and 0.2W0.3µm spacing between hole centers on the glass plate and executing transfer and heat treatment by a photographic method. This vertically magnetized film is formed by packing the magnetic powder 3 into such microholes and providing a protective layer to the upper part thereof. The disposition of the recording element is made free and the recording at a high density is made possible by the vertically magnetized film. The coercive force is freely selectable to 400W1,500Oe according to applications.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO& Japio



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-124622

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(198	7)6月5日
G 11 B 5/62 C 03 C 15/00 G 11 B 5/704 5/706		7350-5D 8017-4G 7350-5D 7350-5D	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

❷発明の名称 ガラス板垂直磁化膜

②特 願 昭60-262681

❷出 願 昭60(1985)11月25日

砂発 明 者 神 谷 牧 男 静岡県榛原郡吉田町川尻3583番地の5 東芝硝子株式会社

内

⑪出 願 人 東芝硝子株式会社 静岡県榛原郡吉田町川尻3583番地の5

砂代 理 人 弁理士 井上 一男

明 和 曹

1. 発明の名称

ガラス板重直磁化膜

2. 特許請求の範囲

(1) 感光性結晶化ガラス板の表面に写真法による転写、熱処理および酸処理を施こして規則的に配列した微小孔を穿設するとともに、この微小孔にパリウムフエライト磁性粉を充てんしてなることを特徴とするガラス板垂直磁化膜。

の 微小孔は直径0.1ないし0.2点, 深さ0.1ないし0.3点に形成され、かつ中心間隔0.2点以下に配列され、これら微小孔に充てんされるバリウムフエライト磁性物は直径0.08ないし0.01点の六角板状に形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第一項記載のガラス板重直磁化膜、

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

磁気配録媒体において、ガラス基板中に微観孔 を親則的に配列し、この微観孔に磁性 を充てん するようにして垂直方向に磁極を生じさせるガラ ス板垂直磁化膜に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

一般に磁気記録媒体を構成する磁性層の形成に 際しては、微粒子磁性体を担体に塗布する塗布形 と、担体となる基板上に酸化膜系薄膜をスパッタ リングにより被着させる連続薄膜形とが知られて いる。しかしながら前者にあっては微粒子磁性体 にパインダを混合するため磁束密度の低下を招く 欠点があり、また後者にあっては大形のスパッタ リング装置を必要とするとともに磁性膜の付着強 度が劣る欠点を有している。また、近年前記盤布 形をさらに高密度化するため重直配級方式が考え られている。すなわち、テープ上または基板上に スパッタリングによって垂直方向に磁幅を並べて 作るか、あるいは六角板状パリウムフェライト磁 性粉を塗布するとともにこれに磁場をかけて粒子 を記録時の磁化方向に配向させて磁極を重直方向 としている。従来、この配向において、垂直方向 への配列が100%達成されず、 50ないし80%超度 であった。

また、スパッタリング方式の外にアルミニウム 基板上に陽極電解処理を行なって酸化被膜を作る と、この被膜中で微小孔が形成され、交流電解法 により金属や合金を析出させて磁性膜を得ること ができるが、孔径が小さく十分な磁力が得られな い欠点を有している。

(発明の目的)

本発明は上記欠点を除去するためなされたもので、感光性結晶化ガラス板の表面に規則的に配列した微小孔を形成し、この微小孔に磁性粉を充てんすることにより磁気出力ならびに保磁力の制御が自在となり操作性の向上が得られるガラス板垂直磁化膜を提供することを目的とする。

(発明の概要)

磁気記録媒体において、担体として感光性結晶 化ガラス板を使用し、その表面に微小孔を規則的 に配列して穿散するとともに、この微小孔にパリ ウムフエライト磁性粉を充てんして保磁力を自在 に制御できるようにしたことにある。

【発明の実施例】

- 3 -

とができる。これによりガラス板(1)上には直径0.1ないし0.2mm、深さ0.1ないし0.3mmの微小孔(2)が形成される。また、この孔(2)の深さはフッ酸溶液による作用時間の長短により、あるいは途中で中止も可能であることから自由に制御することができる。

次にこの機小孔のに結晶化法によって作られた 直径0.05mないし0.08m、厚み0.01ないし0.02m の超微粒子六角板状パリウムフェライト磁性粉悶 を強り込むことにより對入する。そして孔のの設 面をたとえば塩化ビニルまたはけい量アルコキシ ドの被を強布して磁性粉悶を覆うとともにその設 面を平坦とする。また磁性粉悶は磁気特性保磁力 400°ないし1,500°の範囲内のものを任意に選択 し使用すればよい。

次に作用について述べる。微小孔切に充てんされた六角板状フェライトは機械的に押し込まれる際に板が積み重なった方向に並ぶ特性があり、この垂直方向にN、S極ができ垂直磁化膜を構成する。このガラス板を円板状にすればフロッピーデ

以下、本発明の詳細を実施例について図面を参 思して説明する。(1)は感光性結晶化ガラス、(2)は 微小孔、(3)はこの微小孔(2)に充てんされた六角板 状パリウムフエライトで、(4)はその上面に被着さ れた表面封止膜である。

次に微小孔の形成方法について述べる。まず、 感光性結晶化ガラス(1)としては、たとえば西ドイ ツショット社製フォトラン(商品名)、または米 国コーニング社製フォトフォーム(商品名)を使 用する。

このガラスの上面に孔の直径0.1ないし0.2 mで、孔間の中心間隔を0.2 mないし0.3 mとして規則的に配列した多数の孔のパターンを有するマスクを報置し、写真法により転写、無処理を行なう。すなわち上部から紫外線照射による曙光によって微細なパターンをガラス中に再現して無処理すると、露光した部分はリチウムダインリケートに結晶化する。そして、この結晶部分は酸処理を行なう、すなわちこの部分は元のガラスと比較してフッ酸溶液に対して腐蚀されるいので容易に除去するこ

-4-

イスク, ビデオディスクとして使用できる。すかち、ガラス板であることによりブラスチック板やアルミニウム板より設備が高い特長を法にものである。また微小孔の構成は写真を法に自動であるのでその配列、ならびに深さを自由に保磁力の選択も自由であることから多用途である。また基板ガラスが正させることができる。また基板ガラスが連接であり、その上下から主磁極, 補助磁循で挟持した場合でも厚みが一定であり操作性がよい。

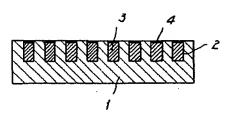
(発明の効果)

本発明は以上部述したように、垂直磁化膜の構成にあたり担体として感光性結晶化ガラス板を採用し、写真法によりその表面に微小孔を転写し熱処理により感光部分にリチウムダインリケートの結晶を作り、フッ酸溶液により溶解度の差により結晶化部分を除去して微小孔を形成するとともに、この微小孔に六角板状パリウムフエライト磁性粉を充てんし上部に保護層を設けてなるものであるから、次の利点を有している。

- 1. 記録素子の配置を自在にできる。
- 2. 垂直磁化膜により高密度の記 が可能となる。
- 3. 保持力は用途により400ないし1,500°°迄自在 に選択できる。
- 4. ガラス基板なるため、表面精度を高くとれる。
- 基板がガラスであるため、摩擦による温度上 昇があっても有利である。
- 4. 國面の簡単な説明

図面は本発明の一実施例を示す断面図である。

- (1)…藤光性結晶化ガラス、 (2)…微小孔
- ፡ は…パリウムフエライト磁性粉。



國面

代理人 井理士 井 上 一 男

. . . .